



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Investiamo nel vostro futuro

Programma Operativo 2014-2020
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
- FESR -

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI
LOTTO 2: SISTEMA FIB-SEM (Focused Ion Beam –
Scanning Electron Microscope)

Il presente documento riassume le specifiche dell'apparecchiatura descritte nel Capitolato Speciale - parte tecnica.

Al fine di consentire alla Commissione la valutazione dell'offerta tecnica, il Concorrente dovrà compilare le sottostanti tabelle.

(riferimento: Capitolato speciale parte tecnica e Relazione tecnica dell'Offerente)

Rif. requisito in Capitolato	Rispondenza	Riferimenti a paragrafi relazione tecnica	Eventuali note dell'Offerente
Caratteristiche tecniche e funzionali minime del sistema			
2.1.1	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.2.1	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.2.2	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.2.3	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.2.4	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.2.5	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.2.6	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.2.7	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.2.8	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.2.9	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.2.10	<input type="checkbox"/> SI		
Caratteristiche tecniche e funzionali minime dei componenti			
Colonna Ionica – Focused Ion Beam (FIB)			
2.2.1.1	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.2	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.3	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.4	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.5	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.6	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.7	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.8	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.9	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.10	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.11	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.12	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.13	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.14	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.15	<input type="checkbox"/> SI		
Colonna Elettronica – Scanning Electron Microscope (SEM)			
2.2.2.1	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.2.2	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.2.3	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.2.4	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.2.5	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.2.6	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.2.7	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.2.8	<input type="checkbox"/> SI		

2.2.2.9	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.2.10	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.2.11	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.2.12	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.2.13	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.2.14	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.2.15	<input type="checkbox"/> SI		
Camera di analisi e sistema di movimentazione			
2.2.3.1	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.3.2	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.3.3.a	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.3.3.b	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.3.3.c	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.3.3.d	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.3.4	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.3.5	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.3.6	<input type="checkbox"/> SI		
Sistema di introduzione di gas precursori – Gas Injection System (GIS)			
2.2.4.1	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.4.2	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.4.3	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.4.4	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.4.5	<input type="checkbox"/> SI		
Sistema di produzione e controllo del vuoto in camera			
2.2.5.1	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.5.2	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.5.3	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.5.4	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.5.5	<input type="checkbox"/> SI		
Sistema di controllo di apparecchiatura e processo			
2.2.6.1	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.6.2	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.6.3.a	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.6.3.b	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.6.3.c	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.6.3.d	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.6.3.e	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.6.3.f	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.6.3.g	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.6.3.h	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.6.3.i	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.6.3.j	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.6.4	<input type="checkbox"/> SI		